9日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫公開特許公報(A)

昭61 - 195969

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)8月30日

C 23 C 14/24 14/56 // B 21 C 23/00 7537-4K 7537-4K

7415-4E 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

雰囲気内素材連続処理装置

秀

②特 願 昭60-36044

22日 顋 昭60(1985)2月25日

⑫発 明者 木 村 定

人

清

新居浜市惣開町5番2号

製造所内

住友重機械工業株式会社新居浜

⑦発 明 者 小 野

新居浜市惣開町5番2号 住友重機械工業株式会社新居浜

製造所内

⑫発 明 者 粟 #

新居浜市惣開町5番2号 住友重機械工業株式会社新居浜

製造所内

①出 願 人 住友重機械工業株式会

社

砂復 代 理 人 弁理士 染川 利吉 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

1. 発明の名称

雰囲気内素材連続処理装置

2. 特許請求の範囲

金属材料連続加圧押出装置と、内部が所定の雰 囲気下に設定されかつ前記加圧押出装置の材料吐 出口につながるチャンパと、前配加圧押出装置の 材料吐出口から前配チャッパに至る通路に形成さ れた有孔ダイスと、前記チャンパ内に設けられた 材料ガイドおよび加熱溶解装置とを有し、前配有 孔ダイスを通つて前記チャンパ内へ圧送される加 圧金属材料により該有孔ダイス部分でチャンパ内 部を大気と遮断することを特徴とする雰囲気内象 材速绕処理装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は雰囲気内索材連続処理装置に関し、例 えば金属材料粉末を真空あるいは成る特定の雰囲 気(アルゴン, N2 ガス充満等)内に連続的に送りか つ肢雰囲気内で密解処理するのに有用を雰囲気内 材料連続供給・加熱装置に関する。

上述のようを成る雰囲気(真空を含む)内で金 異材料を処理する方法として、例えば、真空中で 坩堝を使用して溶解した例はあるが、この方法は パッチ式であり、連続的に材料を供給するタイプ ではなく、したがつて帯状の金属板(ストリップ) などに連続的に真空蒸漕を施すよりな場合には、 坩堝に材料を供給する際に真空状態を破らなけれ ばならず不適当である。

本発明はこのようを問題に対処するためになさ れたものであつて、金属の真空あるいは或る雰囲 気(以下所定の雰囲気と称する)下における密解 処理を大気と遮断しつつ連続的に行うことのでき る雰囲気内素材連続処理装置を提供することを目 的とするものである。

本発明に係る素材連続処理装置は金属材料連続 加圧押出裝置と、内部が所定の雰囲気下に設定さ れかつ前記加圧押出装置の材料吐出口につながる チャンパと、前記加圧押出装置の材料吐出口から 前記チャンパに至る通路に形成された有孔ダイス と、前記テヤンパ内に設けられた加熱溶解装置と

以下、本発明を図面を参照しながら実施例について説明する。

図面は回転式連続押出装置を利用した本発明の 実施例の側面断面図である。周面に環状の凹構 1 a が形成された回転ホイール1の一部分に、飲 ホイールの周部に接する固定シュー2が組み合せ

1 との摩擦抵抗により通路 3 中を移動し、有孔ダイス 6 の孔 6 a を通り材料ガイド 8 を経てチャンパフ内に押し出される。このときダイス 6 がエヤシールの 世紀を有するため、テャンパフ内と押出の 5 とは気体的に 遮断されている。 チャンパフ内に入つた材料は、材料ガイド 8 を通るが、このとき材料ガイド外間に設けた例えばニクロム 級でしてチャンパフ内に連続供給される。 とのとしてチャンパフ内に連続供給される。 即ち、のようなものが考えられる。即ち、

- (1). チャンパを真空にして連続的に金属ストリップを挿通させその袋面に上記容解金属を蒸着させる。
- (中)、チャンパ中に Na ガスを充満させ例えば鉄を雰囲気俗解させ、符練工程に供給する。
- 付・俗解金属を粉末にして回収する、等である。 上述の実施例では、連続加圧押出機として回転 式連続押出機を用いたが、本発明ではこれに限定 されるものでなく、往復動液圧プレスを利用する

このようを構成で連続式押出機の回転ホイール 1と固定シュー2から形成される通路3に前記供 給管4を介してホッパから連続的に金属材料が供 給され、回転ホイール1を矢印方向に回転させる ことにより、材料は固定シュー2と回転ホイール

こともできる。この場にはプレスを複数個設け、 材料を連続的にダイスに供給できるように構成す ることが必要である。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の実施例の側面断面図である。

1…回転ホイール、

2…固定シュー、

3 … 通路、

4 … 供給管、

5 … 突起、

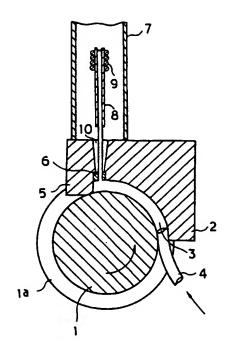
6 … ダイス、

7…チャンパ、

8…材料ガイド、

9…加熱裝備。

復代理人 弁理士 柴川利吉



TITLE:

CONTINUOUS TREATMENT DEVICE FOR STOCK IN

ATMOSPHERE

PUBN-DATE:

August 30, 1986

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
KIMURA, SADAHIKO
ONO, HIDETO
AWAI, KIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO HEAVY IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP60036044

APPL-DATE:

February 25, 1985

INT-CL (IPC): C23C014/24, C23C014/56, B21C023/00

US-CL-CURRENT: 72/262

ABSTRACT:

PURPOSE: To treat continuously a material while the inside of a chamber is shut off against the atm. by a pressurizing material by feeding forcibly the metallic material into a chamber maintained in a prescribed atmosphere via a holed die by a continuous extruder.

CONSTITUTION: The metallic material is continuously supplied from a hopper

via a supply pipe 4 into a passage 3 formed of a hollow groove 1a of a rotary

wheel 1 and stationary shoe 2 of the continuous extruder. The metallic

material is moved in the passage 3 by frictional resistance and is extruded

through the hole of the holed die 6 and a material guide 8 into the chamber 7

when the rotary wheel 1 is rotated in an arrow direction. Since the die 6 has

9/15/06, EAST Version: 2.1.0.14

an air sealing function, the inside of the chamber 6 is $\underline{\textit{gas}}\text{-tightly}$ shut off

from the extruder passage 3. The metallic material is heated to a molten state

by a heater 8 in the stage of passing through the material guide 8 and is

continuously supplied into the chamber 7.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

9/15/06, EAST Version: 2.1.0.14